PASJ2017 TUP035

IFMIF RFQ ライナック用 175MHz RF 入力カプラーの電界強度解析 ANALYSES OF ELECTRIC FIELD STRENGTH IN THE 175MHZ RF INPUT COUPLER

前原直#, 新屋貴浩, 蛯沢貴, 近藤恵太郎, 春日井敦, 杉本昌義

Sunao Maebara [#], Takahiro Shinya, Takashi Ebisawa, Keitaro Kondo, Atsushi Kasugai and Masayoshi Sugimoto Rokkasho Fusion Institute, National Institute for Quantum and Radiological Science and Technology (QST)

Abstract

For the IFMIF/EVEDA prototype RFQ linac, an RF coupler with cooling functions was designed, based on a 6 1/8 inch co-axial waveguide, and the RF coupler was developed. For the RF input coupler, electromagnetic fields against beam loading and vacuum loading have analyzed by HFSS code. In case of fully coupling on beam loading, it is evaluated to be 0.3 [MV/m] at the inner conductor surface around coupler port part for the maximum electric field strength by the nominal rf power of 149 kW. For a withstanding voltage test of RFQ-body up to margin 120% of Kp=1.76, the RF power of 124 kW has to be injected with the reflected rf power of 33%. For the field strength, it is evaluated to be an equivalent to RF power of 219 kW without reflected power.

1. はじめに

IFMIF は国際核融合材料照射施設(International Fusion Materials Irradiation Facility)の略称であり、核 融合実証炉の構造材料や機能材を開発するための加 速器ドライブによる中性子照射施設である。この IFMIF 建設のために、工学設計・工学実証活動 (Engineering Validation and Engineering Design Activity; EVEDA)が日本と欧州間の幅広いアプローチ協定の 基に実施されている。IFMIF/EVEDA 原型加速器[1] は、インジェクター(出力エネルギー;100 keV)、 175 MHzのRFQ ライナック(0.1-5 MeV)、マッチング セクション、初段部分の超伝導 RF ライナック (5.0-9.0 MeV)と高エネルギービーム伝送系及びビームダ ンプ(9 MeV-125 mA CW)から構成され、125 mA の 重陽子ビームを用いた加速器実験が青森県六ヶ所村 の量研機構において計画[1]されている。

原型 RFQ ライナックの設計[2]では、4 ベーン型 キャビティが提案され、5 MeV まで加速するために 軸長さ 9.87 m が設計され、125 mA の大電流の重陽 子ビームを連続運転モードで加速するために運転周 波数 175 MHz が採用された。この加速性能を満たす ためにトータル 1.28 MW の高周波電力を RFQ ライ ナックに入射する必要があり、8台のRFカプラーを 介して入射される。このため1台当たり RF 電力 160 kW を伝送する必要があり、最大 RF 電力 200 kW の CW 運転を目指して工学設計を行った[3]。試作し た RF カプラーに対して High-Q load 回路を用いた定 在波を用いて、等価的な RF 電力 200 kW に対する耐 電力試験を行った[4]。昨年の六ヶ所研究所における RFQ 実機の調整試験結果、Q₀ 値 13100 が測定され RF 入射電力として 1.18 MW(カプラー1 台当たり RF 電力 148 kW)が必要であることが判明した。これら の結果を踏まえ RF カプラーにおけるビームロー ディング時(無反射)及びループアンテナで放電した 場合(完全反射時)を想定した HFSS コードによる電界

強度解析を用いて行った。本稿は RF カプラーの電 界強度解析について報告する。

2. RF カプラー

2.1 RF カプラーの概要

RFカプラーの構造図を図1に示す。大気側の同軸 導波管部では、RF 伝送系との接続取合が EIA 9 3/16 in. 同軸導波管であり、その後ステップ導波管によ り EIA 6 1/8 in. 同軸導波管に変換している。L=λ/4 長 の同軸導波管は、高周波真空窓の内部導体近傍を冷 却するための冷却水の注入/注出用として設けた。高 周波真空窓では、(株)フェローテックセラミックス 社の高純度アルミナセラミックス(AM997Q)を採用 している。また高周波真空窓部とアンテナ部は、外 部導体部はメタル O-リング、内部導体はマルチコン タクトを採用したフランジ接続である。このため高 周波真空窓が破損した場合、分解して交換すること ができる。



Figure 1: Schematic drawing of an RF input coupler with water-cooling port of $\lambda/4$.

図 2 に RF カプラー先端部の内部構造図を示す。 L=0 から L=0.14[m]部は RFQ への取付ポート部であ

PASJ2017 TUP035

り、外径が φ 90 と最も小さくなる部分である。 L=0.14 から L=0.23[m]部分はテーパー部分で φ 90 か ら 6 1/8in.同軸導波管へ 50 Ω インピーダンスで径が 大きくなっている。また L=0.42 から L=0.50[m]部分 は、高周波真空窓の部分でありインピーダンスマッ チング構造を設けている。



Figure 2: Internal structure of RF coupler tip part.

2.2 RFQ への RF 電力供給

重陽子ビームの加速に必要な RF 電力 Ptotal はビー ムローディング電力 Pbeam と RFQ 内面損失 PCu で決ま る。 Pbeam は 加 速 出 力 電 力 の 637 kW (~4.9 MeV×0.13 A)であり不変であるが RFQ 内面損失 Penは実機製作精度に大きく左右する。RFQ本体の軸 長さが L=9.85 m と長軸に対して 18 分割 RFO モ ジュールで構成されているために最悪のアクセプタ ンス Q₀値として 9000 が設定されていた。RFQ 本体 のアライメント及び24x4 個のスタブチューナーによ る調整の後、Q₀値 13100 が計測された。この Q₀値 を用いた RFQ 内面損失 Peu は SuperFish コードで得ら れる P^{sf}Cu と比較して Pcu=553 kW と再評価した。この 結果、加速に必要な RF 電力 RF_{total} は 1.190 MW とな りカプラー1本当り149kWが定常RF入射電力とな る。また RFQ 内面損失 Pcu と等価的な RF 入射電力 により RFQ の設計電界強度(Kp=1.76, 24.7 MV/m)に 達する。真空入射(ビームローディング無)における RFエージングでは、マージンを考慮してこの設計電 界強度の約 120%までの真空 RF エージングを計画し ている。真空入射時には33%の反射電力が発生する。 これらを考慮するとカプラー1本当り 124 kW まで の真空エージングが必要となる。

3. 電界強度解析

3.1 ビームローディング時の電界強度

図3にRF入射電力149kWを伝送したビームロー ディング時を想定したカプラー内部の電界分布を示 す。RF電力は完全にビームローディング電力Pbeam とRFQ内面損失Pcuに供給され、RFQ本体からの反 射電力がない場合である。取付ポートサイズは φ90 の内部コンダクター部分が最も高い電界となり 0.3 MV/mに達する。図4は内分コンダクターに沿っ た複素数電界強度分布を示す。EIA 61/8 in.の内部コ ンダクター表面の電界強度は、約0.15 MV/mとなり φ90 の電界強度に比べ約 1/2 となることが判った。 L=0.45-0.50[m]の部分は高周波真空窓の部分であり、 インピーダンスマッチングの構造により電界強度が 0.1 MV/mに緩和されることが判った。



Figure 3: Electric field profile on beam loading by the nominal RF power of 148 kW. In this case, there is no reflected RF power from RFQ-body. The maximum electric field of 0.3 MV/m reaches at inner conductor surface of RF coupler port $\varphi 90$.



Figure 4: Complex electric field by the nominal RF power of 148 kW with no reflected RF power, full RF coupling on beam loading.

3.2 完全反射時の電界強度

図 5 はループアンテナで放電現象が発生し、 50 kW の RF 入射電力に対して 50 kW の反射電力が カプラーに戻った場合を仮定した完全反射時の電界 強度分布を示す。進行波と反射波の合成が最も高い 部分はループアンテナから λ/4 の位置となり L=0.35[m]近辺部のテーパー導波管と高周波窓の間と なる。またループアンテナから λ/2 の位置 (L=0.7[m]近辺)では最も低い値となる。図 5 では L=0.7[m]近傍で電界強度が低く、カプラーポート挿 入部分(L=0~0.14[m])が φ90 と径が小さいためテー パー導波管の接続部分(L=0.14[m])で電界強度が最も 高くなっていることが判る。

図 6 は完全反射時の内部コンダクターに沿った複 素電界強度分布を示す。L=0.14[m]のφ90とテーパー 導波管の接続部分では電界強度が約 0.3 MV/m に達 し RF 入射電力 149 kW を伝送したビームローディン グ時と同じレベルになることが判った。また高周波 窓の大気側(L=0.5~0.7[m])では、反射電力がないビー ムローディング時と比べて減少し、L=0.7[m]のルー プアンテナから $\lambda/2$ 位置では、殆ど 0 MV/m 程度に なることが判った。この結界から反射電力が伴う真 空 RF エージンでは、高周波窓の電界強度は反射電 力により緩和され、同軸導波管サイズが最も小さく なる φ 90 の内部コンダクター部に印加される電界強 度の耐電圧が重要であることが判った。



Figure 5: Electric field profile by the incident / reflected RF powers of 50 kW /50 kW, respectively. In this case, the reflected RF power of 50% from the loop antenna due to discharge phenomenon is assumed. The maximum electric field of 0.3 MV/m reaches at the edge of φ 90 port.



Figure 6: Complex electric field by the incident / reflected RF powers of 50 kW /50 kW, respectively. In this case, minimum electric field locates at the $\lambda/2$ far from loop antenna, but maximum electric field is about 0.3 MV/m reaches around the L=0.14[m] due to the small diameter.

3.3 真空 RF エージングの電界強度

真空入射の場合カプラーの結合度から 33%の反射 電力が返ってくる。反射電力を伴う場合 RFQ 内面損 失 Pcu=553 kW と等価的な RF 入射電力を供給するに はカプラー1本当り103 kW(~553/(1-0.33)/8)が必要と なる。また 33%の反射電力を伴う場合 RF 入射電力 83.7 kW 時には重陽子ビームを加速するビームロー ディング時に必要な RF 入射電力149 kW と等価的な 電界強度となる。更に 20%程度のマージンを考慮し て RFQ の耐電力試験を実施するとなればカプラー1 本当りの 124 kW となる。この場合の電界強度は、 反射電力のない RF 電力 219 kW 時の電界強度と等価 的となる。これらの RF 入射電力時に最も高くなる 電界強度の部分は、3.2 項に示したように同軸導波管 サイズが最も小さくなる L=0.14[m]近傍である。 これまで 9 本のカプラーの耐電力試験として等価的 な RF 入射電力として 200~240 kW レベルの 16~18 秒 CW 運転を実証している。真空 RF エージングで要求 されるカプラー1本当り 124 kW は十分なガス出しを 行えば可能であるが、反射電力が RF ダミーロード の許容電力の 80%に達するために十分な冷却とアー ク放電のモニター及びインターロックが重要となる。

4. まとめ

カプラーの HFSS コードを用いた電磁界解析によ り重陽子ビーム 5.0 MeV-0.13 A 加速するためのビー ムローディングに対してカプラー1 本当たり 148 kW の RF 入射電力が必要であり、カプラーポート取付 部分における電界強度が 0.3 MV/m に達することが 判明した。更に RFQ 本体の耐電力試験(Kp=1.76; 24.7 MV/m,マージン120%)では、カプラー1本当たり 124 kW を入射する必要がある。33%の反射電力が伴 うことから高周波窓近傍の電界強度は緩和され、 φ90 の内部コンダクター部に印加される電界強度の 耐電圧が重要であることが判明した。この 124 kW 入射時の電界強度は、反射電力がない RF 電力 219 kW 時の電界強度と等価的となることが判明した。

参考文献

- [1] M. Sugimoto *et al.*, "IFMIF 加速器プロトタイプ建設の意 義と目標課題", J. Particle Accelerator Society of Japan, Vol.7, No.2, (2010) pp.110-118.
- [2] A. Palmieri et al., "The IFMIF RFQ Real-scale Aluminum Model: RF Measurements and Tuning", Proc. IPAC10, Kyoto, Japan, May 2010, MOPEC061, p.603 (2010); https://accelconf.web.cern.ch/accelconf/IPAC10/papers/mo pec061.pdf
- [3] S. Maebara *et al.*, "Engineering design of the RF input coupler for the IFMIF prototype RFQ linac", J. Fusion Eng. Des. 88 (2013) pp.2740-2743.
- [4] S. Maebara *et al.*, "High-power tests of RF input coupler for the IFMIF/EVEDA RFQ prototype linac", Proc. of the 12th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, August 5-7, 2015, Turuga, Japan, PASJ2015 THP065, pp.1140-1142;

http://www.pasj.jp/web_publish/pasj2015/proceedings/PDF/ THP0/THP065.pdf